

2023年10月10日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイテックコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 津村尚史
(コード番号：3446 東証プライム)
問合せ先 取締役 管理部長 日谷哲也
(TEL. 072-655-2785)

硬 X 線自由電子レーザー施設 SHINE からの大型受注のお知らせ

当社はこの度、中国上海市において 2025 年の完成を目指して建設中の硬 X 線自由電子レーザー施設 SHINE (Shanghai High repetition rate XFEL and Extreme light facility) から総額約 1 億円の超高精度 X 線ミラー「OsakaMirror®」の大型受注がありましたのでお知らせします。

今回の超高精度 X 線ミラー大型受注は、今年 1 月にニュースリリースしました当該施設からの大型受注に続くものであり、当社「OsakaMirror®」の使用実績や研究開発成果への寄与に対する評価をいただいたものと考えています。世界的に先端放射光施設の次世代バージョンアップや新しい施設の計画が順調に進んでおり、今後も引き続き堅調な需要を見込んでおります。

なお、この受注に関する出荷時期につきましては、2025 年 6 月期以降を見込んでおります。

以 上